

兵器工业科学技术辞典

——光学工程——

《兵器工业科学技术辞典》编辑委员会 编

国防工业出版社



兵器工业科学技术辞典

光学工程

国防工业出版社

(京) 新登字 106 号

兵器工业科学技术辞典·光学工程
《兵器工业科学技术辞典》编辑委员会 编

*
国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路23号)

(邮政编码 100044)

新华书店经售

北京昌平长城印刷厂印装

*

787×1092毫米 16开本 印张22¹/₂ 513千字

1993年5月第一版 1993年5月第一次印刷 印数：0001—1000册

ISBN 7-118-01076-6/TJ·79 定价：18.30元

《兵器工业科学技术辞典》

编辑委员会

主任委员 王立

副主任委员 段统文 蔡寅生 游首先

总主编 游首先

副总主编 丁志洪

委员 (按姓氏笔画顺序)

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 丁志洪 | 马宝华 | 王立 | 王爱玉 | 田世哲 |
| 包富元 | 刘木森 | 刘希平 | 朵英贤 | 麦伟麟 |
| 劳允亮 | 李历明 | 李存朴 | 李国珩 | 李昼堂 |
| 李福平 | 陈旭东 | 张书文 | 张政寿 | 张溥翰 |
| 武晋璋 | 易志汉 | 洪名源 | 郜素贤 | 段统文 |
| 顾笃球 | 黄国光 | 黄浩川 | 黄振兴 | 曹翟 |
| 游首先 | 路玉顺 | 鲍廷钰 | 蔡寅生 | |

办公室主任 王爱玉 (兼)

办公室工作人员 张绍京 庞晓萍

序　　言

中华人民共和国建国 40 年以来，在中国共产党的领导下，我国兵器工业科学技术发生了巨大变化，取得了引人注目的成绩。为了总结经验、促进学习、吸收世界先进技术，我们编写了这部兵器工业科学技术方面的综合性工具书。

编写本辞典的宗旨是：既反映我国兵器工业科学技术的成就和经验，又尽量体现当代世界兵器科学技术水平，力求做到内容充实、概念清楚、深入浅出、文图并茂，以满足各方面读者的需要。所选辞目以兵器科学技术名词术语为主，适当收入必要的基础学科和应用技术的辞汇，并注意规范化、标准化，释文力求表述准确、文字简练。这部辞典收辞目约 12,000 条，按专业分为：综合、装甲车辆、车辆发动机、弹道学、轻武器、火炮与火箭发射装置、火力控制、光学工程、炮弹、火箭与导弹、航空炸弹、地雷与爆破器材、引信、火工品与烟火技术、火药与炸药、防化器材，以及环境工程、防腐与包装 17 个部分。

本辞典可供从事兵器工业科研、生产、教学、管理的人员和中国人民解放军及其他具有中等文化水平的、需要了解兵器知识的人员参考。

本辞典是在原兵器工业部、原国家机械工业委员会、机械电子工业部和北方工业（集团）总公司的领导和关怀下编写的，具体组织工作由兵器标准化研究所负责。承担编写任务的有近百个兵器工业系统的高等院校、研究所、工厂的近千余名教授、专家和科技人员。此外，中国人民解放军总参谋部、总后勤部、国防科学技术工业委员会、空军所属有关部门、研究机构和院校，以及航空航天工业部、中国船舶工业总公司有关单位的人员也参加了编写、审稿工作。在这里，谨向上述单位和人员表示衷心的感谢。

由于水平有限，辞典中缺点、错误之处在所难免，恳请读者不吝指正。

《兵器工业科学技术辞典》编辑委员会

使 用 说 明

1. 本辞典辞目均按科技门类以逻辑顺序排列。辞目标题用黑体字。
2. 各辞目标题后均附有英文对应词。为了区别于英美惯用的英文词，自译的用斜体字排印。
3. 为了避免本辞典各部分间的重复并保持各部分本身的相对系统性和完整性，有些辞目在某部分中只列标题，英文对应词和释文则见于另一有关部分。例如，《弹道学》部分中的“附面层”后不列释文和英文对应词，而注明：“见《导弹与火箭》部分”。
- 有些辞目的标题相同，而在不同部分中的含义有差别，则有关部分均列有释文，并在释文后注明：“另见《××××》部分”。
- 两部分所收辞目标题虽然不同，但内容要相互参照时，则分别注明：“参见《××××》部分×××”。
4. 有些辞目释文之前列出又称、简称、俗称、旧称等，这些他称均用黑体字，可通过索引检索，但一般不附英文对应词。
5. 为了节约篇幅而又提高检索性，在本辞典某些辞目的释文中，对涉及到的名词术语作简要定性叙述，当作副辞目。这些副辞目用黑体字，在其后括号内附有英文对应词，并且列入目录和索引。
6. 本辞典附有辞目（包括副辞目）汉英两种文字的索引。汉字索引按第一个汉字的笔画顺序排列；笔画相同的，按第一笔的点（丶）、横（一）、竖（丨）、撇（丿）、折（フ、フ、フ）次序排列；第一个汉字相同的，按第二个汉字笔画排列，余类推。为了便于熟悉汉语拼音的读者检索，汉字索引前有按辞目首字拼音排列的检字表。辞典各部分的分装本一般不附索引。

光 学 工 程

《兵器工业科学技术辞典·光学工程》

编辑委员会

| | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 主 编 | 钟 峦 | | | |
| 副 主 编 | 麦伟麟 | 丁汉章 | | |
| 编 委 | 丁汉章 | 包琳玉 | 安保禄 | 汪月熙 |
| | 邱关明 | 邹福清 | 陈亦庆 | 林毓桃 |
| | 钟 峦 | 项敏达 | 赖琼瑜 | 麦伟麟 |
| 联 络 员 | 李慕兰 | | | 赵达尊 |
| 总审人员 | 袁旭光 | 游首先 | 洪名源 | |

前　　言

光学工程在近代国防科技中占有重要的地位，往往是衡量武器先进与否的一个重要方面。光学工程牵涉的学科很多，内容十分广泛，而且具有军民均可应用的特点。由于篇幅的限制，本辞典不可能保证内容的系统完美，只能抓住重点来编写。例如，纤维光学本来是光学工程中发展很快的重要新分支，但不能单独列出，而将有关内容分散在几何光学、夜视技术和光学材料中介绍，割舍了其本身的完整性。在撰写释文和审稿中，我们力求科学技术内容准确充实，文字精炼，通俗易懂；辞条排列的先后，注意到尽可能使有一个方便阅读的顺序。

参加辞典光学工程部分编写和审稿工作的有《光学工程》编委及编委所在单位的一些同志，另有其它一些单位的同志参加了少量辞条的撰写和审稿工作。编委会成立后，在工作中得到李德熊教授和李炽研究员的大力支持和帮助。他们为提高释文质量做出不少贡献。在辞典光学工程部分编审的整个过程中，还曾得到各有关单位领导的积极支持。例如，杨宝林厂长、杨庆俊所长、赵栓总工程师等都给我们创造了有利的工作条件。在此，对所有参加编写、审稿和给以工作支持的同志们表示感谢。

我们水平有限，错误在所难免，在各个矛盾的平衡方面也有顾此失彼的现象，欢迎读者们批评指正。

《兵器工业科学技术辞典·光学工程》编委会

目 录

| | | | |
|-------------------|-----|----------|------------|
| 光学 | 8—1 | 烛光 | 内吸收比 |
| 光学工程 | 8—1 | 国际烛光 | 吸收率 |
| 光电子学 | 8—2 | 亥夫纳烛光 | 反射比 |
| 一、辐射度学与光度学 | | | |
| 光学辐射 | 8—3 | 新烛光 | 光谱反射比 |
| 可见辐射 | | 光通量 | 反射率 |
| 光 | | 流明 | 透射比 |
| 紫外辐射 | | 亮度 | 光谱透射比 |
| 红外辐射 | | 光亮度 | 内透射比 |
| 辐射度学 | 8—3 | 尼特 | 透射率 |
| 光度学 | 8—4 | 熙提 | 线性衰减系数 |
| 单色光 | 8—4 | 阿熙提 | 线性消光系数 |
| 多色光 | | 朗伯 | 线性吸收系数 |
| 单色辐射 | | 坎德拉每平方英尺 | 漫射 |
| 复合辐射 | | 英尺朗伯 | 漫反射 |
| 全辐射体 | 8—4 | 光出射度 | 漫射体 |
| 黑体 | | 面发光度 | 漫射器 |
| 热辐射体 | | 照度 | 均匀漫射 |
| 辐射功率 | 8—4 | 光照度 | 漫射因数 |
| 辐射能通量 | | 勒克斯 | 朗伯余弦定律 |
| 辐射能流率 | 8—4 | 辐透 | 朗伯辐射体 |
| 辐射能密度 | | 英尺烛光 | 光学密度 |
| 辐射强度 | 8—5 | 米烛 | 透射密度 |
| 辐射亮度 | 8—5 | 曝光量 | 黑度 |
| 辐射度 | | 光量 | 黑体辐射定律 |
| 辐射率 | | 曝辐射量 | 普朗克辐射定律 |
| 辐射出射度 | 8—5 | 曝光值 | 第一辐射常数 |
| 辐射照度 | 8—5 | 光视效能 | 第二辐射常数 |
| 辐照度 | | 光谱光视效能 | 普朗克常数 |
| 光谱密集度 | 8—5 | 光视效率 | 玻耳兹曼常数 |
| 分布函数 | | 光谱光视效率 | 维恩定律 |
| 发光强度 | 8—6 | 视见函数 | 瑞利—金斯定律 |
| 坎德拉 | | 浦肯野现象 | 维恩位移律 |
| | | 吸收比 | 斯忒藩—玻耳兹曼定律 |
| | | 光谱吸收比 | 斯忒藩—玻耳兹曼常数 |

| | | | | |
|-------------------|------|-------|--------------------------------|------|
| 光谱灵敏度 | 8—11 | 色觉 | 临界闪烁频率 | 8—18 |
| 光谱响应度 | | 适应 | 融合频率 | |
| 光度计 | 8—11 | 亮度适应 | 颜色分辨力 | 8—18 |
| 目视光度计 | | 明适应 | 恰可察觉差 | |
| 客观光度计 | | 暗适应 | 色度学 | 8—18 |
| 物理光度计 | | 色适应 | 颜色 | 8—19 |
| 闪烁光度计 | | 有彩适应 | 光源色 | |
| 视网膜照度 | 8—11 | 视力 | 物体色 | |
| 楚兰德 | | 视觉敏锐度 | 表面色 | |
| 主观亮度 | 8—11 | 视锐度 | 光孔色 | |
| 视亮度 | | 兰道环 | 无彩色 | |
| 光速 | 8—11 | 屈光度 | 彩色 | |
| 亮度系数 | 8—12 | 像聚散度 | 色刺激 | 8—19 |
| 光亮度系数 | | 物聚散度 | 色刺激函数 | |
| 辐亮度系数 | | 视度 | 单色光刺激 | |
| 二、生理光学与色度学 | | | | |
| 视觉器官 | 8—13 | 调节 | 无彩色刺激 | |
| 眼睛 | 8—18 | 远点 | 参照色刺激 | |
| 角膜 | | 近点 | 基刺激 | |
| 虹膜 | | 眼度 | 等能光谱 | 8—20 |
| 瞳孔 | | 调节幅度 | 光谱分布 | |
| 晶状体 | | 调节范围 | W光 | |
| 视网膜 | | 视觉暂留 | 等能白 | |
| 黄斑 | | 明视距离 | 颜色匹配 | 8—20 |
| 中央凹 | | 视觉缺陷 | 加法混色 | 8—20 |
| 盲点 | | 非正视眼 | 加法混色原色 | |
| 脉络膜 | | 屈光不正 | 加法混色补色 | |
| 巩膜 | | 近视眼 | 互补色 | |
| 房水 | | 远视眼 | 减法混色 | 8—20 |
| 玻璃体 | | 散光 | 减法混色原色 | |
| 光轴 | | 夜盲 | 表色系统 | 8—20 |
| 视轴 | | 立体视觉 | 三色系统 | 8—21 |
| 模型眼 | 8—14 | 视差角 | 三刺激值 | 8—21 |
| 古氏眼 | | 融像 | 光谱三刺激值 | 8—21 |
| 视觉 | 8—14 | 会聚 | 色匹配函数 | |
| 明视觉 | | 体视敏锐度 | CIE 色度系统 | 8—21 |
| 暗视觉 | | 体视半径 | CIE RGB 色度系统 | |
| 中间视觉 | | 亮度阈 | CIE 1931 标准色度系统 | |
| | | 绝对亮度阈 | CIE—1931 XYZ 系统 | |
| | | 亮度差阈 | CIE— $R_{10}G_{10}B_{10}$ 色度系统 | |

| | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| CIE 1964 补充标准色度系统 | 孟塞尔色相 | 普朗克常数 |
| CIE—1964 $X_{10}Y_{10}Z_{10}$ 色度系统 | 孟塞尔明度值 | 光子 8—32 |
| CIE 1931 标准色度观察者 | 孟塞尔彩度 | 光量子 |
| CIE 1964 补充标准色度观察者 | 色卡 8—27 | 波粒二象性 8—32 |
| 色品 8—22 | 色卡图册 | 德布洛意波 8—32 |
| 色度 | 色温 8—27 | 物质波 |
| 色品坐标 | 相关色温 | 德布洛意关系式 |
| 色品图 | 倒色温 | 电子衍射 8—33 |
| 色度图 | 麦勒德 | 能级 8—33 |
| 光谱轨迹 | 倒相关色温 | 能级宽度 |
| 紫色边界 | 显色性 8—28 | 微观粒子的定态 8—84 |
| 黑体轨迹 | 显色指数 | 定态 |
| 主波长 8—23 | 色度计 8—28 | 量子态 |
| 纯度 8—23 | 三色色度计 | 能态 |
| 兴奋纯度 | 目视色度计 | 基态 |
| 色度纯度 | 光电色度计 | 受激态 |
| 均匀色空间 8—24 | 卢瑟条件 | 亚稳态 |
| 色差 | 光谱光度计 8—29 | 光学双稳态 8—35 |
| CIE 1964 均匀色空间 | 分光光度计 | 跃迁 8—35 |
| CIE 1964 $W^*U^*V^*$ 色差 | 光谱辐射计 | 辐射跃迁 |
| CIE 1976 $L^*a^*b^*$ 色空间 | 同色异谱 8—29 | 禁戒跃迁 |
| CIE 1976 $L^*u^*v^*$ 色空间 | 色复现 8—29 | 无辐射跃迁 |
| 完全漫反射面 8—25 | 色增生指数 8—29 | 俄歇跃迁 |
| 完全漫透射面 | 色对比 8—30 | 跃迁概率 |
| CIE 标准照明体 8—25 | 异常色觉 8—30 | 跃迁率 |
| CIE 标准光源 8—25 | 色弱 | 平均寿命 8—36 |
| 分布温度 | 异常三色觉 | 自发辐射 8—36 |
| CIE 标准照明和观察 | 色盲 | 受激辐射 8—36 |
| 条件 8—25 | 三、量子光学 | 爱因斯坦辐射系数 8—36 |
| 色立体 8—26 | 量子光学 8—31 | 功函数 8—37 |
| 色相 | 量子论 8—31 | 脱出功 |
| 色调 | 旧量子论 | 逸出功 |
| 明度 | 量子力学 | 电离能 8—37 |
| 饱和度 | 波动力学 | 电离电势 |
| 孟塞尔表色系统 8—26 | 量子 8—31 | 发光 8—37 |
| | 量子数 | 光致发光 |
| | 量子化 | 荧光 |
| | 普朗克假设 8—32 | 磷光 |
| | | 电致发光 |

| | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| 阴极射线发光 | 谱线宽度 8—42 | 分振幅干涉 |
| 注入式电致发光 | 谱线自然宽度 | 干涉条纹 |
| 量子产额 8—38 | 谱线碰撞增宽 | 杨氏干涉 8—48 |
| 量子效率 | 谱线多卜勒增宽 | 杨氏条纹 |
| 量子转换效率 8—38 | 斯塔克效应 8—42 | 反衬[度] 8—48 |
| 量子亏损 | 电场效应 | 对比[度] |
| 能级共振效应 8—38 | 斯托克斯定律 8—43 | 调制度 |
| 共振荧光 8—38 | 反斯托克斯区 | 反差 |
| 发光管 8—38 | 塞曼效应 8—43 | 波带板 8—48 |
| 注入式半导体发光二极管 | 正常塞曼效应 | 菲涅耳波带板 |
| 光电效应 8—39 | 反常塞曼效应 | 法布里-珀罗干涉仪 8—48 |
| 光电离效应 | 色散 8—43 | 干涉滤光片 8—49 |
| 外光电效应 | 光的散射 8—44 | 迈克耳逊干涉仪 8—49 |
| 内光电效应 | 散射光 | 马赫-陈德尔干涉仪 8—49 |
| 光电导效应 | 混浊媒质散射 | 衍射 8—50 |
| 光生伏特效应 | 分子散射 | 衍射图样 |
| 红限 8—39 | 临界乳光 | 菲涅耳衍射 |
| 光电阀 | 瑞利散射定律 | 近场衍射 |
| 爱因斯坦光电方程 8—39 | 康普顿效应 8—44 | 夫琅和费衍射 |
| 光电管 8—40 | 康普顿散射 | 远场衍射 |
| 光电发射管 | 康普顿波长 | 惠更斯-菲涅耳原理 8—50 |
| 光电倍增管 8—40 | 四、波动光学与近代光学 | 惠更斯原理 |
| 光敏电阻 8—40 | 波动光学 8—45 | 阿贝成像理论 8—50 |
| 光电导管 | 傅里叶光学 8—45 | 艾利斑 8—50 |
| 光电池 8—40 | 非线性光学 8—45 | 衍射光栅 8—51 |
| 阻挡层硒光电池 | 波 8—46 | 振幅光栅 |
| 硒光电池 | 波动 | 相位光栅 |
| 太阳能电池 | 简谐波 | 多缝光栅 |
| 光化效应 8—41 | 波面 8—46 | 阶梯光栅 |
| 敏化光化效应 | 波阵面 | 炫耀光栅 |
| 光敏化剂 | 波前 | 相干性 8—51 |
| 光谱 8—41 | 驻波 8—47 | 空间相干性 |
| 原子光谱 | 波节 | 时间相干性 |
| 分子光谱 | 波腹 | 相干时间 |
| 线状光谱 | 布儒斯特角 8—47 | 相干长度 |
| 光谱线 | 干涉 8—47 | 散斑 8—51 |
| 谱线 | 相干光 | 斑纹 |
| 带状光谱 | 分波面干涉 | 菲涅耳散斑 |
| 连续光谱 | | 近场散斑 |

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 夫琅和费散斑 | 右旋 | 离轴全息透镜 |
| 远场散斑 | 旋光率 | 透射全息透镜 |
| 客观散斑 | 旋光色散 | 反射全息透镜 |
| 像面散斑 | 应力双折射 8—55 | 光盘 8—59 |
| 主观散斑 | 光弹性效应 | 只读型光盘 8—60 |
| 散斑干涉测量术 | 电光效应 8—55 | 一次写入型光盘 8—60 |
| 全息术 8—52 | 电致双折射 | 可擦除光盘 8—60 |
| 全息照相 | 一次电光效应 | 五、几何光学 |
| 全息图 | 普克尔斯效应 | 几何光学 8—62 |
| 计算全息术 | 二次电光效应 | 光学系统 8—62 |
| 全息干涉测量术 8—52 | 克尔效应 | 共轴系统 8—62 |
| 偏振 8—53 | 普克尔斯盒 | 光轴 |
| 线偏振光 | 克尔盒 | 非共轴系统 8—62 |
| 平面偏振光 | 磁光效应 8—55 | 理想光学系统 8—63 |
| 椭圆偏振光 | 法拉第效应 | 共线变换 |
| 圆偏振光 | 光隔离器 | 近轴区域 8—63 |
| 完全偏振光 | 光学信息 8—56 | 近轴光线 |
| 自然光 | 光学信息处理 8—56 | 共轭 8—63 |
| 部分偏振光 | 图像识别 8—57 | 符号规则 8—63 |
| 偏振度 | 自适应光学 8—57 | 顶点 |
| 双折射 8—53 | 主动光学 | 入射高 |
| 单轴晶体 | 相位共轭 | 折射定律 8—64 |
| 寻常光 | 孔径标记 | 折射率 |
| 异常光 | 波前补偿 | 反射定律 |
| 主折射率 | 像清晰化 | 光焦度 8—64 |
| 负晶体 | 莫尔条纹 8—58 | 屈光本领 |
| 正晶体 | 云纹 | 主平面 8—64 |
| 双轴晶体 | 波片 8—58 | 主点 |
| 线偏振元件 8—54 | 推迟板 | 主点间距 |
| 起偏[振]器 | 快轴 | 焦点 8—65 |
| 检偏[振]器 | 慢轴 | 焦平面 |
| 人造偏振片 | 四分之一波片 | 焦距 8—65 |
| 偏振片 | 半波片 | 节平面 8—65 |
| 偏振棱镜 | 全波片 | 节点 |
| 反射式偏振元件 | 灵敏色片 | 截距 8—65 |
| 透射式偏振元件 | 消色差波片 | 顶焦距 |
| 玻璃堆 | 补偿器 | 顶点间距 |
| 旋光 8—55 | 全息透镜 8—58 | 物距 8—65 |
| 左旋 | 共轴全息透镜 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| 像距 | 放大倍数 | 非球面反射镜 8—73 |
| 高斯公式 8—65 | 有效放大率 8—69 | 抛物面反射镜 |
| 牛顿公式 8—66 | 视差 8—69 | 椭球面反射镜 |
| 拉格朗日-亥姆霍兹不变式 8—66 | 线视差 | 双曲面反射镜 |
| 拉-亥不变式 | 角视差 | 析光镜 8—73 |
| 光学间隔 8—66 | 视度 8—69 | 分光镜 |
| 主光线 8—66 | 出瞳距离 8—70 | 析光平面镜 |
| 子午面 8—66 | 眼点 8—70 | 析光棱镜 |
| 弧矢面 8—67 | 眼点距离 | 角镜 8—73 |
| 光阑 8—67 | f - 数 8—70 | 立方角镜 8—73 |
| 孔径光阑 | 光圈数 | 逆向反射器 |
| 有效光阑 | T 值光圈 | 立方角棱镜 |
| 视场光阑 | 数值孔径 8—70 | 空心立方角镜 |
| 消杂光光阑 | 景深 8—70 | 立方角反射镜 |
| 相对孔径 8—67 | 焦深 8—70 | 三垂面反射镜 |
| 渐晕 8—67 | 像深 | 分划板 8—74 |
| 线渐晕系数 | 几何焦深 | 棱镜 8—74 |
| 面渐晕系数 | 物理焦深 | 折射棱镜 |
| 光瞳 8—67 | 远心光路 8—71 | 主截面 |
| 入射光瞳 | 透镜 8—71 | 反射棱镜 |
| 入瞳 | 同心透镜 | 胶合棱镜 |
| 出射光瞳 | 非球面透镜 8—71 | 光轴截面 8—74 |
| 出瞳 | 薄透镜 8—71 | 棱镜展开 8—74 |
| 窗 6—68 | 厚透镜 8—71 | 等效空气层厚度 8—75 |
| 入射窗 | 复透镜 8—71 | 偏向角 8—75 |
| 出射窗 | 胶合透镜 | 折射棱角 8—75 |
| 视场 8—68 | 物镜 8—71 | 楔镜 8—75 |
| 线视场 | 目镜 8—72 | 光楔 |
| 角视场 | 接目镜 | 直角棱镜 8—75 |
| 视场角 8—68 | 场镜 8—72 | 道威棱镜 8—75 |
| 物方视场角 | 聚光镜 8—72 | 旋转棱镜 |
| 像方视场角 | 反射镜 8—72 | 屋脊棱镜 8—76 |
| 孔径角 8—68 | 外反射镜 | 分像棱镜 8—76 |
| 放大率 8—68 | 内反射镜 | 合像棱镜 |
| 垂轴(横向)放大率 | 平面反射镜 8—72 | 光轴平面 8—76 |
| 轴向(纵向)放大率 | 镜像 | 共轭光轴平面 |
| 角放大率 | 球面反射镜 8—73 | 平面棱镜 |
| 视放大率 8—69 | 凹面镜 | 空间棱镜 |
| | 凸面镜 | 色散棱镜 8—76 |

| | | | |
|-------------|------|----------|-----------|
| 转像系统 | 8—76 | 不晕条件 | 后固定组 |
| 透镜转像系统 | | 齐明条件 | 正组补偿 |
| 棱镜转像系统 | | 正弦差 | 负组补偿 |
| 多面反射镜 | 8—76 | 子午像差 | 双组联动 |
| 多面体 | | 弧矢像差 | 机械补偿法 |
| 别汉棱镜 | 8—77 | 像差公差 | 光学补偿法 |
| 分色棱镜 | 8—77 | 像差曲线 | 望远物镜 |
| 光学铰链 | 8—77 | 像差平衡 | 8—90 |
| 梯度折射率棒透镜 | 8—78 | 像差补偿 | 冉斯登目镜 |
| 梯度透镜 | | 消色差谱线 | 8—90 |
| 梯度棒 | | 二级光谱 | 惠更斯目镜 |
| 稳像 | 8—78 | 光学特性 | 8—90 |
| 六、光学设计与光学测量 | | | |
| 光学设计 | 8—79 | 光学性能 | 克耳纳目镜 |
| 光路计算 | 8—79 | 望远系统 | 8—91 |
| 光线追迹 | | 显微系统 | 对称式目镜 |
| 光学自动设计 | 8—79 | 照相系统 | 8—91 |
| 像差 | 8—79 | 照相物镜 | 无畸变目镜 |
| 初级像差 | | 照相镜头 | 广角目镜 |
| 高级像差 | | 聚光照明系统 | 8—91 |
| 几何像差 | 8—80 | 柯勒照明 | 特广角目镜 |
| 光线像差 | | 临界照明 | 消色差显微物镜 |
| 波像差 | 8—80 | 三片型物镜 | 8—91 |
| 色差 | 8—80 | 柯克物镜 | 复消色差显微物镜 |
| 轴向色差 | | 双高斯物镜 | 8—92 |
| 纵向色差 | | 摄远物镜 | 平像场显微物镜 |
| 位差色差 | | 反摄远物镜 | 8—92 |
| 垂轴色差 | | 鲁沙物镜 | 平像场复消色差物镜 |
| 横向色差 | | 达哥物镜 | 8—92 |
| 放大率色差 | | 托卜岗物镜 | 无限筒长显微物镜 |
| 球差 | 8—80 | 匹兹伐物镜 | 8—92 |
| 色球差 | | 施密特校正镜 | 长工作距离显微物镜 |
| 彗差 | 8—81 | 马克苏托夫弯月镜 | 8—92 |
| 像散 | 8—81 | 菲涅耳透镜 | 显微物镜的共轭距 |
| 场曲 | 8—82 | 阶梯透镜 | 8—92 |
| 畸变 | 8—82 | 螺纹透镜 | 调焦 |
| 色畸变 | | 变焦距物镜 | 8—92 |
| 正弦条件 | 8—82 | 前固定组 | 调焦误差 |
| | | 变倍组 | 对准 |
| | | 补偿组 | 8—93 |
| | | | 横向对准 |
| | | | 平行光管 |
| | | | 8—93 |
| | | | 准直仪 |
| | | | 离轴抛物面反射镜 |
| | | | 8—93 |
| | | | 测微目镜 |
| | | | 8—94 |
| | | | 单色光仪 |
| | | | 8—94 |
| | | | 自准直 |
| | | | 8—94 |
| | | | 自准直望远镜 |
| | | | 自准直仪 |
| | | | 自准直显微镜 |
| | | | 光具座 |
| | | | 8—95 |
| | | | 折射率测定仪 |
| | | | 8—96 |
| | | | 折射仪 |
| | | | 阿贝折射仪 |
| | | | 希尔格-钱斯折射仪 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-------|---------------|-------|
| V 棱镜折射仪 | 瑞利判据 | 8—107 | 光学传递函数标准 | |
| 精密测角法 | 相对中心强度 | 8—108 | 透镜 | 8—115 |
| 光学均匀性测定 | 斯特列里比 | | 光学传递函数检验透镜 | |
| 透射比测定仪 | 斯特列里判据 | | 杂光 | 8—115 |
| 白光吸收系数 | 星点检验 | 8—109 | 杂光系数 | |
| 光谱内透射比 | 点扩散函数 | 8—109 | 杂光测量 | 8—116 |
| 条纹仪 | 线扩散函数 | | 黑斑法 | |
| 气泡检查仪 | 刀口扩散函数 | | 点光源法 | |
| 玻璃内应力 | 哈特曼检验 | 8—109 | | |
| 双折射光程差测定仪 | 截面检验 | | 七、激光技术 | |
| 偏光仪 | 刀口检验 | 8—110 | 激光 | 8—117 |
| 双折射比色板 | 傅科检验 | | 激光器 | |
| 半影检偏镜 | 阴影检验 | | 莱塞 | |
| 偏振分束器 | 瑞利波像差容限 | 8—110 | 雷泽 | |
| 球径仪 | 正弦波光栅 | 8—110 | 光受激发射器 | |
| 环形球径仪 | 矩形波光栅 | | 光量子放大器 | |
| 自准直球径仪 | 空间周期 | | 抽运 | 8—117 |
| 菲索干涉仪 | 空间频率 | | 泵浦 | |
| 泰曼-格林干涉仪 | 光学传递函数 | 8—111 | 激励 | |
| 棱镜透镜干涉仪 | 调制传递函数 | | 抽运效率 | |
| 零检验法 | 相位传递函数 | | 光抽运 | |
| 光学平行度 | 光学传递函数测量 | 8—111 | 放电抽运 | |
| 第一光学平行度 | 截止频率 | 8—112 | 化学抽运 | |
| 第二光学平行度 | 光瞳函数 | 8—112 | 激光抽运聚光器 | 8—118 |
| 棱差 | 波面错位干涉 | 8—113 | 光学谐振腔 | 8—118 |
| 尖塔差 | 剪切干涉 | | 谐振腔的损耗 | 8—118 |
| 屋脊棱镜双像差 | 错波干涉 | | 激光器的振荡条件 | 8—118 |
| 焦距仪 | 波面峰谷偏差 | 8—113 | 谐振腔的稳定性 | 8—118 |
| 前置镜 | 波面均方根偏差 | 8—113 | 稳定谐振腔 | |
| 倍率计 | 实时数字波面干涉仪 | 8—113 | 非稳定谐振腔 | |
| 视度筒 | 条纹扫描干涉仪 | | 谐振腔的品质因数 | 8—119 |
| 视场仪 | 外差式干涉仪 | | 谐振腔的Q值 | |
| 零位仪 | 锁相干涉仪 | | 巨脉冲技术 | 8—119 |
| 零位 | 调制传递函数面积 | 8—114 | Q突变 | |
| 通用测角仪 | 调制传递函数离焦特 | | 调Q技术 | |
| 消视差 | 性曲线 | 8—115 | Q开关 | |
| 畸变测量 | 最佳像面 | | 转镜式Q开关 | 8—119 |
| 分辨率测量 | 峰值像面 | | 电光Q开关 | 8—119 |
| 分辨率图案 | 基准像面 | | 声光Q开关 | 8—120 |